



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Conselheiro Lafaiete
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 3ª CHAMADA

Convocam-se os classificados no EDITAL 173/2026 - Seleção de estudantes para o curso Partiu IF: Curso Preparatório para ingresso nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFMG, abaixo relacionados, para realizar matrícula, comparecendo, acompanhado do responsável legal, ao IFMG Campus Conselheiro Lafaiete, sala 5, no dia 08/04/2026, quarta-feira, das 15h às 19h.

Nº	Nome	Vaga
1	Lethicya Aparecida Cruz Barbosa	RF-PPI
2	Isis Alessandra Cardoso	RF-PPI
3	Maria Hérica Ferreira dos Santos	RF-PPI
4	Miguel Henrique Mendes Melo	RF-PPI
5	Emanuelle Vitoria de Paula Cruz	RF-PPI
6	Marcela Lacerda dos Santos Silva Rosário	IR-PPI
7	Ana Alice Ferreira de Faria	IR-PPI
8	Isabella Oliveira Moraes	IR-PPI
9	Bruna Grazielle	IR-PPI
10	Clara Rodrigues Domingos	IR-PPI
11	Davi Lucas da Silva de Jesus	IR-PPI

Todos os candidatos convocados para a matrícula deverão apresentar os documentos que constam no item 6 do Edital:

- Original e cópia da certidão de nascimento ou RG;
- Original e cópia do CPF;
- Declaração Escolar (ANEXO I);
- Folha resumo do CadÚnico (para os candidatos que escolherem as concorrências por renda familiar);
- Termo de Responsabilidade (ANEXO II);
- Autodeclaração para candidatos autodeclarados pretos e pardos (ANEXO III, para os candidatos que escolherem as concorrências como autodeclarados pretos, pardos ou indígenas);
-

Conselheiro Lafaiete, 01 de abril de 2026.